IALOG(R) File 347: JAPIO (c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02511813

CORRECTION OF DISTORTION IN SCANNING ALIGNER

63-128713 Al

PUBLISHED: June 01, 1988 (19880601)

INVENTOR(s): SUZUKI MASAKI

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corpora, JP (Japan)

61-275976 [JP 86275976] APPL. NO.: FILED: November 19, 1986 (19861119)

INTL CLASS: [4] H01L-021/30; G03F-007/20; G03F-009/00

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 29.1 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Photphy & Cinematography)
Section: E, Section 668, Vol. 12, No. 385, Pg. 67, JOURNAL:

October 14, 1988 (19881014)

ABSTRACT

PURPOSE: To compensate for errors of an apparatus and also easily compensate for distortion of each substrate by compensating for distortion through displacement of relative position of a mask and a substrate by means of fine feed mechanism while the scanning for exposure is carried out after the initial positioning of the mask and the substrate.

CONSTITUTION: Before exposure scanning, a scanning frame 26 is moved to set the exposure area 29 to the position A and the alignment marks 53a, 54a of substrate are set respectively to the center by the fine feed mechanism 34 for the mask alignment marks 55a, 56a projected through the alignment optical system 52 or 28. Then, the scanning frame 26 is moved to set the exposure area 29 to the position B and positional distortion x(sub b) and y(sub b) of alignement marks 55b, 56b of projected mask for the alignment marks 53b, 54b of srate observed through the alignment optical system 52 or 28 can be measured. Distortion can be compensated during actual exposure scanning by fine feeding of substrate in the x and y directions with the fine feeding mechanism 34. ?logoff

28oct98 10:03:54 User236157 Session D1198.3 Sub account: SOEI 101809.01

母公開特許公報(A) 昭63-128713

Dint Cl.	設別記号	厅内整理 号		母公開	昭和63年(19	88)6月1日
H 01 L 21/30	311	L - 7376-5F 7124-2H				
G 03 F 7/20 9/00		2-7124-2H				
H 01 L 21/30	3 1 1	M-7376-5F	李至清求	未謂文	発明の数 2	(全5頁)

公発明の名称 走<u>を型</u>露光要置のディストーション補正方法

②神 題 昭61-275976

②出 図 昭61(1986)11月19日

母 明 者 始 木 正 度 大阪府門其市大字門其1006番地 松下電器產業株式会社內 切出 殖 人 松下電器產業株式会社 大阪府門其市大字門其1006番地

迎代 理 人 弁理士 中尾 趾男 外1名

男 母 字

1、発明の名称

走臺型電光機能のディストーンッと構成方数 2、特許資本の機器

(1) マスクを脅え其先 歯瘡の一部分を無先しつつ。 全面を走走するととによって、路光を行う走走里 生光機に与いて、マスタと基礎の初期包含合せき、 るらかじめ足めた走査予選だよる異元を査を行い **ながら加えて、他小通り使得によりマスクと表現** の位置を一定の変化パメーンで相対的化プラセイ 行う定量揺瘍大装置のディストージ。ン特区方法。 (4) マスタを借え当先面表の一部分を無光しつつ。 全部を走査するととによって、男先を行う走運撃 多元者にかいて、マスタと連載の初期収配会せ続、 るらかじり思わた太空子変化よる多先発達を行る いながら加えて、黄小送り焼物をによりマニクと 当世の位置を一足の安位パメーンで相対的にすら せて行たり走受整路大俣並のディストーション領 正方義であって、多元の意志方向に重要の位置で マスタと基礎の位置メレを引定し、消足型操作器

いて無光度主を行をいながら、走主位量に応じマ スタと基本の位をを最小送り機構により相対的に すらせて行なう走送重常光磁像のディストーン。 ン補正方法。

(3) 第元のための走差を行いつつ。マスクと落在 の位置メレを構定し、その結果に高いてマスクと 密切の位置を受小送り機器により相対的にすらし で行う、特許研究の概念第2項配理の定差返路に 信義のディストーション相談方法。

2、発明の詳細を提供

担党上の有用分野

本元明は、中級体験地工程等に用いられる反射 型投影器光機のディストーション福正方法に関す るものである。

位表の狂情

近年、反射重点部のディストーション項 正は、多元を念用のサーア・エア・ペアリングの 空気圧力製器化よって行われている。

以下電響を参照しながら、上述した交換の企業 型象大袋をのディストーション指正気度の一句に

3

ついて記録を示する。第4個の反射を で記録を示するので、る。以上の 変を記録を示するので、る。以上の 変を関係という。などの でので、などの ではない でいる。 でいる。 でいるでは でいるでは でいるでは でいるでは でいるで でいるで

以上のようには座された反射型技能等先機のディストーション将正温量について、第4回。第7 図を参照したがら、以下その動作について収明する。

区射型投影馬光智には一致に昇を選るに示するうな、ガイドレール10、11の上下方向の通りによる、男で図を補正的に示すような、迅速方向の倍率制造のディストーションと、光祖でと意識

アスト又はアエト多元を行うものでもり、大会な 手数を登し、過ぎのロット信や1 女母に自動的に 当まの基本に合わせて標正できるものではなかっ た。またエアペアリングの供給環気定を制御する 他育を必要とし、さらにその調査を固はニアペア リングのすを降を可感させるものできるので通常 1 48 以下の鉄い雑誌の制度しかできないという 久点を有していた。

本元明に上記問題点に成み、対象の高速を指正 すると共に、通信の無処理等による不均一な選み に対しても補正を容易とする、定差非常大量のザ +スーン。ン補正方無を施供するものである。

問題点を拒負するための手管

上記問題点を解論するために本実界の是登旦書作機ディストーション理正方法は、マスタと登録の初端位置合せ後、居允及芸を行いたから、急登位をに応じて、マスタスは避破の最小近り機構を用いてマスタと審破の位置領係を持ちの位置するというものであり、また、こうにはその位置するしまを定めるために、もらかじの定定方向に選及

元明が解散しこがとする問題点

しかしなおら上述のようた何成では、ディストーション補正機能の目的はあくせても元型からの 光理でに対する定要処理を無くして直みのない元 会を投算器元を行うためのものであり、反にその 機能を用いて、無理パターン目体の熱処理等による有一な温斗補正は行えたとしても、特正量のは 整は平用テストマスタと基督を用いてアラヴント

の個所でディストーションによる位置メレ量を得ってかくか、露先を行いをがら、位置メレ金を耐りつつ相定を行うという条件を備えたものである。

作用

本元明は上記した掲載化よって、単化会配の設 速によるディストーションを掲述するのみならず、 通電の不均一な基本化対しても、マスタと毎板の 位型関係を移力及型を行いつつでらすことにより 視点を行うことができるものである。

天 为 月

以下本義明の一支施費の意思起席光橋のディストーション神道方法について図書を参照したがら 技術する。

第1 課は本党制の一変定例にかける定定服务光機 のディストーション補正概念の元で明高級を示す ものであり、男は国は同下平原因を示すものであ る。

第1日・第2日にかいて、21 位曜百姓、22 位 ひ写着、23 位2つの平百姓を守する台が(ラー、 24 位マスク、28 位男元される名式、28 位字 光光は系の光筒2 マビ平行にマスク2 4 と高板 26 を保持して起発する定型物、20はマスクスへと **岩道26の位置メレを避免するためのアライメン** ト光学系、2 は内弧形態光エリアである。30. 31は定量件30のガイドレール、32,33は 走査寺20のリニア・エア・ペアリングである。 コムは葉小逆り破得であり、订着時3日には3万 にローラー36,37.38が配行けられ、興罪 好る9七介して急走界20の下層にパネ(国示せ ナ)により産者されてかり、可当やストの下落に 江苗を25が真意表着されている。40,41. ●コはパルスモーターであり各々ポールネジュス。 44.45だよりタテビ46.47.49をステ イトをせる。タナビュロ、ムア、ムモドに各々費 記ロージースち,スて,スロがパネルロにより押 圧されており、モータ・・4 ロ・4 1 ・4 2の無作 により、マスクス6の位置を集さ塵に浮丁ェアの 万向に撤回させるととができる。60は是金年86 の食芸位職を検出するためのリニアスタールでき り、61点その衣出物である。62点番種88の

位置合わせて、アライメント元学系は2又は20 により観測して正式のアライメントマーク635。 5.6 トに対する位数されたマスクのアライメントマーク555。56 50位置メレ金エッとアッセ とアッセ 側定する。次に同様に定置手20を動かして4の位をにかける位置メレ金エッとを構造する。位 ポイン・ファンに相当し、アト・ファンに相当する。

国面に受けたアライメント光学系であり、高度26 が設定性である場合マスタス4に対する指数25 の立屋メレを被摘できるものでしる。

以上のように需要された点受量投資業先後のデ ィストーション補正整置化ついて、以下男3回を 用いてその事だ。 説明する。 おうほは男 2 図の名 ■26の部分の井成型であり、63m,635. 日まな、644、544、日44の十字マークは、 食工品で基礎28に加工されたアライメントマー 1755.654,585.654,404. 605、880のカギ十年マークはマスク24の . アライメントマータが投撃先挙系により斉従26 上に担当されたものであり、第元定型の前に走玉 ねるのを曲かして貫光ユリアるのも人の位置に合 わせてアフィメント先手承、ロモ又は28だより 視衡して投影されたマスタアライメントマーク 564.664尺分し当在のアライメントマーク 534、544を基礎の最小通り展開34℃に9名4 中央ド位置会せする。

次に点受告28を動かして部党エリア29を8つ

が、治療措施や、位置メレ戦性病所を増して統計 処理した相正量を与えても良い。この相正量は意 光理又は治療の信令の何いとして、多光性の記憶 無理に記述してかき、次の物質の思たに対しくり 返し、同じ相正を行う。

以上のように常見論例によれば、最先是量を行いながら、マスク又は悪板の整小途り機構によりマスクと無板の位配をあらかじの構造して使わた を通の反位パターンで福利的にデケしてディストーションを相正するので、特別な視正機構を必要とせず、その相正概要も広くとることができる。

以下本発明の共2の表施例について説明する。 この表施例はディストーションの量を、製売の正 席に是空枠26を複数の位置に動かしてテイメ ント光学系によりマニクと基礎の位置メレ会を募 定し、基位ごとに最適のディストレーション を表現して、基定是連門に某一の表現例と同様 の確定を行う。以上のように1枚づつの通板に対 し、多元の角に感覚上の複数の位置でデクイメン トマークの位置メレ会を創定し、被小近り機構に

.

特別報 63-128713(4)

より最適のディストーン。ン補正を施すことにより、悪気者に得有のディストーション主容易に指 定することができる。

以下工規模の第3回の実施例について以外である。
この実施例については、通貨商組にからる場所については、通貨商組においての事を のフライメント大学系を切いて、無常の基準である。 通らないアライメント大学系を切いて、無力ないでは、 ののでは、まず、ないでは、 ののでは、まず、ないでは、 ののでは、

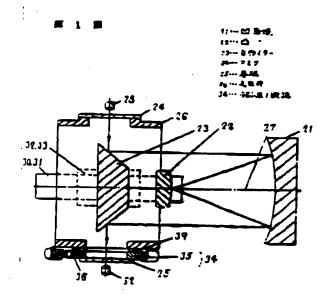
発明の物場

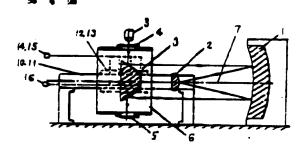
以上のように本元券は、東亜型は元後にかいて、 マスクと著葉の初雄位組合せ後、瓜元澄是を持い をがら、数小送り伝統によりマスクと高板の相対 的位置をすらしてディストーションを得定するが 当てあるので、単に装置の議論を得正するのみな らず、個々の基板の変みに対してもディストーションの補正が存品で、第元単として能率が高く、 また特別を制正保持を付加する必要の無い経済的 な第光器機を提供することができる。

4、風間の信事を設備

第1個は本党時の第1の集 第列にかける是登歴 第元報登のたて新国際、第2回は第1回の下子間 選、第3回は是整理部大芸能のディストーション の説明団、第4回は建衆の反射型依容部大機のた で新国語、第6回は第4回の上平国際、第6回は 第4回の長途のディストーション神正の表明団できる。

21……随原質、22……凸面質、23……台形(フェ、24……マスタ、25……毒症、26……大変争。30、21……ガイドレール、32、33……リニア・エア・ベアリンタ、34……食小送り養傷。





14 12 9 4 3 10 2 7

